

第三章 干涉 (interference)

杨振宇









3-1 光的相干性(3.1, 3.2, 3.4, 3.5)

回顾:

- 干涉:同频率、同振动方向的两个或两个以上 单色光波叠加,其合成光强在叠加区域出现 稳定的强弱分布现象。
- 干涉仪 (interferometer): 让实际光波产生干涉 的装置





光干涉的必要条件:

光波比机械波(如水波、声波)更难满足相干条件。 两支同频率的音叉发出的声波可以发生声波干涉, 但两个光频率相同的灯泡发出的光波却不能产生光干涉。 即使是同一灯丝不同部位发出的光波也不能产生光干涉。

根据波的叠加原理,两列光波在相遇点合成的光强

 $I = E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$

要获得稳定光干涉现象,两列光波在相遇点的

相位差 $\Delta \varphi$ 必须恒定。

一般光源发出的光波为持续时间很短的一系列波列,波列与 波列之间的初始相位、振动方向都无任何联系,因此他们在 空间叠加区域的相位差不可能恒定!







来自 S₁、S₂ 的光为非相干光 (不满足光干涉条件)







视频展示: 杨氏干涉 (Young's interference)









$$r_{1} = \sqrt{(x - d/2)^{2} + y^{2} + D^{2}}$$
$$r_{2} = \sqrt{(x + d/2)^{2} + y^{2} + D^{2}}$$



 $\therefore D >> d$

 $\therefore \frac{2xd}{r_2 + r_1} \approx \frac{xd}{D}$



3-1



干涉条纹 (interference fringe)

条纹代表光程差的等值线,与双缝<mark>平行</mark>,相对于<mark>零级</mark>对称分布

条纹宽度 (spacing of fringe)

$e = (m+1)\frac{D}{d}\lambda - m\frac{D}{d}\lambda =$ $e = \frac{\lambda}{d}$	$\frac{D}{d}\lambda$	1. 条纹宽度e与干涉级次m无关, 即条纹是 <mark>等间距</mark> 的。
$e = \omega$	2.	
会聚角 $\omega = d/D$, 另一表现形式,这为实用中通过测量 <i>D</i> 、
	d 和	le来计算出光的 <mark>波长</mark> λ提供了方便



条纹颜色



列 已知双缝间距 d = 0.4 mm, 缝屏距 D = 2 m, 测得 第 4 级明纹中心与中央明纹中心的距离为 12.0 mm, 求所用单色入射光的波长 λ 及相邻干涉条纹间距 ΔX 。 由杨氏双缝干涉的明纹位置公式 $x_{ij} = tk - \frac{D}{\lambda}$ $\lambda = \frac{x_{\text{ij}d}}{kD} = \frac{12.0 \times 10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-3}}{4 \times 2} \text{ m}$ $= 6.0 \times 10^{-7} \text{m} = 600 \text{ nm}$ 由条纹间隔公式 $\Delta X = \frac{D}{d} \lambda = \frac{2}{0.4 \times 10^{-3}} \times 6.0 \times 10^{-7} \text{m}$ $= 3.0 \times 10^{-3} \text{m} = 3.0 \text{ mm}$

08:21



例题2:两个长100mm抽成真空的气室置于杨式装置的两小孔前,当以波长为589nm的平行钠光通过气室垂直照射时,在屏幕上观察到稳定的干涉条纹。然后缓慢将某种气体注入气室C1,观察到条纹移动了50个,试讨论条纹移动的方向并求出注入气体的折射率。









干涉条纹的对比度 (fringe contrast)

```
条纹对比度: K=(I_M-I_m)/(I_M+I_m)
```

 I_M 和 I_m 分别是条纹强度的极大值、极小值

当 $I_m = 0$ 时,K=1,称为完全相干;

当 I_M = I_m 时, K=0,称为非相干;

一般情况,0<K<1,称为部分相干。

影响对比度的因素:光源大小、光源非单色性、光波振幅比





光源的宽度很小时,干涉条纹很清晰,明暗反衬度很好。



光源的宽度变宽,干涉条纹变模糊,明暗反衬度变差。



問



光源大小的影响

对于单色点光源,K=1
$$I = 2I_0 + 2I_0 \cos \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \rightarrow I = 4I_0 \cos^2 \left[\frac{\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \right]$$

但实际的光源总有一定大小,K=1? 可以通过作图,定性的分析一下。

当<mark>不是</mark>一个理想点光源时,K<1

临界宽度 (critical width):

定义:条纹对比度下降到0时,光源所 对应的宽度.

◆再考虑光源为扩展光源



$$I_1 = 4I_0 \cos^2(\delta/2)$$
$$I_2 = 4I_0 \cos^2(\delta/2 + \pi/2)$$
$$\rightarrow I_1 + I_2 = 4I_0 \rightarrow K = 0$$





双缝干涉的条纹间隔为 Δx 若两套条纹正好错开 $\frac{\Delta x}{2}$ 则它们的明暗分布位置正好相反。 通常的实验条件为 $k << \mathbb{Z}$, $\Delta x << D$, 可得 $\frac{k/2}{\mathbb{Z}} = \frac{\Delta x/2}{D}$ 则 $k = \frac{\mathbb{Z}}{D} \Delta x$







空间相干性:

扩展光源照射与之相距l的平面,若通过面上 $S_1 \ S_2$ 两点的光在空间再度会合时能够发生干涉,称通过空间这两点的光具有空间相干性 (spatial coherence)。









光源光谱的影响

任何光源都不是理想的单色光源,都有一定光谱宽度 $\Delta \lambda$ 。

光源由多种波长成分构成,每一种波长的光<mark>各自</mark>生成一组干涉条纹。 除零干涉级以外,各组条纹之间有<mark>位移</mark>,故总的条纹对比度下<mark>降</mark>。









应该指出:实际光谱并不是强度均匀分布的。







视频展示: Fringe contrast — path difference



IRIDIAN



两相干光波振幅比的影响

设两相干光波的振幅分别为 A_1 和 A_2 ,光强分别为 I_1 和 I_2

则,干涉光强:

$$I_{M} = \left(\sqrt{I_{1}} + \sqrt{I_{2}}\right)^{2}, \quad I_{m} = \left(\sqrt{I_{1}} - \sqrt{I_{2}}\right)^{2}$$

对比度: *K=2(A₁/A₂)/[1+(A₁/A₂)²]*

讨论:

$$A_1/A_2=1 \rightarrow K=1$$
, A_1/A_2 远离 $1 \rightarrow K \downarrow$
特别地, $A_1/A_2=0$, K=0; $A_1/A_2=\infty$, K=0







视频展示: Fringe contrast — intensity ratio







S2



3-2 其它分波面干涉(3.3)

菲涅耳双棱镜

菲涅耳双棱镜L由<mark>两个</mark>顶角 θ 相同且很小的<mark>棱镜</mark>结合而成,如图所示.



 θ 小, 傍轴近似下, 光线 偏转角 $a \approx (n-1) \theta$ $d = 2l\alpha = 2(n-1)l\theta$ $e = \frac{\lambda Z}{d} = \frac{\lambda Z}{2(n-1)l\theta}$



3-3 分振幅双光束干涉(3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12)



平行平板干涉

问题的提出:

分波前→光源宽度↓→能量(亮度)↓→K↑ 光源宽度↑→能量(亮度)↑→K↓

解决方法:

分振幅→光源宽度[↑]并且K[↑]—干涉仪的工作基础


	3-3	00 00 37 / 102
条纹的定域		$ \begin{array}{cccc} S_1 \stackrel{1,2}{\to} P & \Delta_{12} & S_2 \stackrel{1',2'}{\to} P & \Delta_{1'2'} & - 稅 \Delta_{12} \neq \Delta_{1'2'} \end{array} $
当光源为 <mark>扩展光源</mark> 时, 再出现干涉条纹。 只在某些 <mark>特定区域,才</mark> 且干涉条纹的对比度不 化,这一区域称为条约 <mark>定域条纹(localized f</mark> 可见,定域问题是由外	空间中绝大部分位置将不 卡能得到明显的干涉条纹, 随光源尺寸的改变而变 的定域,相应的条纹称为 ringes)。	
<u>単色点光源无定域一</u> 如何得到定域面? <i>bβ < λ</i> b: 光源横向宽度; β	2 :干涉孔径	S * D = n'
若 <mark>β =0</mark> ,则 b可以趋迫 因此,满足该条件的[丘 <mark>无穷大</mark> 。 区域,即为定域面	$\frac{A}{\theta_{n}} \times \frac{N}{B}$
IRID <mark>对于平行平板:</mark> β=0做图法。单根光 面反、透射后相交所	线从平板上、下表 f形成的面。 <mark>远</mark> 。经	

Â	3-3		
V	为什么在定域的干涉条纹不随光源宽度变化,对比度也不变?		
	S,S' 发出两平行光线,入射角(io),它们经平板上下表面反射得出射法	光线1与	
	2仍保持平行(i_0), $\Delta_{12} = \Delta_{1'2'}$,若相长均相长,若相消均相消。		

*i*₀变, △ 亦变, 但不同源点射出来的平行光线 △ 仍同。 △ 只与*i*₀有关, 与*S*点 位置无关, 故光源可推广到扩展源。







等倾条纹 (fringes of equal inclination) 讨论:

上下表面反射的两束光的光程差还可写为: $\Delta=2nhcos(\theta_2)$

h为常量、 θ_2 为变量

若平行平板置于上下对称的环境中,则必有 净半波损失,上式须增加一项,

 $\Delta = 2nhcos(\theta_2) + \lambda/2$

- ▶ 随光程差∆的变化,透镜焦平面上出现一组 亮暗条纹,且
 - Δ=mλ为亮纹, Δ=(m+1/2)λ为暗纹, m
 为整数
 - 角度θ₂相同的光束形成同一条纹,故称 等倾条纹





等倾干涉条纹的观察 入射倾角值相等的光线构成一圆锥面, 线经平行膜反射,其相干光用透镜聚焦 在焦平面上形成同一级圆条纹.

i 相等的光线对应于第 k 级, i'相等的光线对应于第 k'级,



08:21



圆等倾条纹的特点<mark>:</mark> 1. 越近<mark>中心</mark>,干涉级次<mark>越高;</mark>

2. 条纹半径与 (1/h) ^{1/2}成正比, 平板越厚第N个亮纹 半径越大; 证明如下:

设中心干涉级次为 m_0 ,有: $2nh+\lambda/2=m_0\lambda=(m_1+q)\lambda$ (1) m_1 为整数,q为小于1的分数

从中心向外数,第N个亮条纹的角半径为 θ_{IN} , θ_{2N} 为 其对应的折射角,n、n'为玻璃、环境折射率, $n'sin \theta_{IN}=nsin \theta_{2N}$ $2nhcos \theta_{2N}+\lambda/2=(m_1-N+1)\lambda$ (2)





3-3



 θ_{1N}

圆等倾条纹的特点: 3.靠近中心的条纹较<mark>疏,远离中心的条纹较密</mark>;

证明如下: 利用关系式2*nhcos*(θ_2) + $\lambda/2 = m\lambda$,两边微分,有: -2*nhsin* $\theta_2 d\theta_2 = \lambda dm$ 取*dm*=1,得到等倾条纹相邻角间距,

 $\Delta \theta_2 = -\mathcal{N}(2nh\sin\theta_2), \quad \vec{x} \, \Delta \theta_1 \approx n \, \mathcal{N}(2n^{2}\theta_1 h)$

总结,圆等倾条纹的特点:
1. 越近中心,干涉级次越高;
2. 条纹半径与(1/h)^{1/2}成正比,平板越厚第N个亮纹
半径越大;
3.靠近中心的条纹较疏,远离中心的条纹较密;



3-3



透射光条纹

- 对称环境中,平行平板的两束透射光没有净半波损失,因此二者之间的 位相差 $\Delta=2nhcos \theta_2$
- 透射光因此与反射光"互补":对同一入射角,反射光如是亮纹,透射光 就是暗纹,反之亦反
- 当平板表面的反射率较低时,两束透射光强度相差很大,而两束反射光强度相差较小,所以,反射光干涉条纹对比度要优于透射光





那些波长的可见光在反射中产生相长干涉?
 那些波长的可见光在透射中产生相长干涉?
 欲使反射光中λ=50m的光产生相消干涉,油膜至少该多厚?

Symplify
$$\delta = \delta_0 + \delta' = 2en_2 + 0 = k\lambda$$

 $\lambda = 2en_2/k$
 $k = 1$
 $k = 1$
 $\lambda_1 = 700$ nm
 $\lambda_2 = 350$ nmImage: the symplectic equation of the symplecti

透射相长干涉

等效于反射光相消于涉

$$\delta = \delta_0 + \delta' = 2e n_2 + 0 = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

 $\lambda = 4 e n_2 / (2k+1)$
 $k = 0$ $\lambda_0 = 1400$ nm
 $k = 1$ $\lambda_1 = 476$ nm
 $k = 2$ $\lambda_2 = 280$ nm

欲使λ=550 nm 的光 发生反射相消干涉 $\delta = \delta_0 + \delta'$ $= 2e n_2 + 0$ $=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $e=\frac{(2k+1)}{4 n_2}$ $k=0, \lambda=550$ nm $\frac{\lambda}{4 n_2}$ $e_{\min} =$ = 98.2 nm











1. 楔形平板干涉

楔形板 — 上、下表面不平行,夹角又非常小的薄膜。
 入射于某点的光线,经上、下表面反射,获得相干光,可发生反射光干涉。
 因劈尖角 θ 非常小, A 点和 C 点的厚度 h 近乎相等。
 因此,对于劈尖的每一个小局部,可应用前述平行膜公式,但各局部的厚度 h 不同。
 最常用的是单色平行光垂直入射情况:劈尖各不同厚度 h 处的反射光总光程差为

$$\Delta = \Delta_0 + \Delta' = 2hn_2 + \begin{cases} 0 & \sqrt{2}n^{6} + n \\ \frac{\lambda}{2} & \sqrt{2}n \\ \frac{\lambda}{2} & \sqrt{2}n^{6} + n \\ \frac{\lambda}$$





▲ 随 h 变. 干涉条纹是薄膜等厚点的轨迹.

若
$$\Delta = \begin{cases} \frac{m\lambda}{(2m+1)} \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \frac{m\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

08:21



(对于空气劈尖, $n_2 = 1$)



明纹:
$$\Delta = M\lambda$$
, 得 $h = (2M-1)\frac{\lambda}{4}$ (M=1,2,...)
暗纹: $\Delta = (2M+1)\frac{\lambda}{2}$, 得 $h = M\frac{\lambda}{2}$ (M=0,1,...)

空气。楔交棱处 h = 0, 反射光干涉总是得0级暗纹, 这可作为半波损失的验证.



 θ 增

域则 Δl 变小, 即条纹变密, 当 θ 大到一定程度时, 条纹就会密到不能分辨.

相邻条纹间距 $\Delta l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ 例如 λ = 550 nm

- $\theta = 1' \text{ for } \Delta l = 0.95 \text{ mm}$
- $\theta = 30' \text{ fm}$ $\Delta l = 0.03 \text{ mm}$

 $\theta = 1^{\circ}$ mJ $\Delta l = 0.016$ mm

<u>∩</u><u>8</u>·21











一节



医 解法 現 男 の 8:21

因 $n_1 < n_2 < n_3$, $\delta' = 0$, 且 A 点处膜厚 $e_A = 0$ 用明纹解, $\delta = \delta_0 + \delta' = 2en_2 + 0 = k\lambda$ $e = \frac{k\lambda}{2n_2}$ k = 0 是左边第一条明纹中心处的劈尖厚度 $e_A = 0$ $k = 5\frac{1}{2}$ 得 $e_B = \frac{5.5\lambda}{2n_2} = 920$ nm



受检平面质量合格 受检平面质量不合格









受检面是球面, 但与标准曲率半径 有一定误差

受检面不是球面













 M_1 平移 d, 吐出 _或 吞进 N 个干涉条纹 总光程差(往返) $2d = N\lambda$ 即 $d = N\lambda/2$



M_1 平移 d, 向右(或左) 移了 N 个条纹, 则 $d = N \lambda / 2$





解法提要 由公式
$$d = N \frac{\lambda}{2}$$

得 M₁所移动的距离

A

$$d = N \frac{\lambda}{2} = (2000 \times \frac{488}{2})$$
 nm

$$= 488 \times 10^3 \text{ nm} = 488 \times 10^{-6} \text{ m}$$

= 0.488 mm


视频展示: Two-beam interference — collimated beams









3-4 分振幅多光束干涉(4.1, 4.2, 4.3)

•平行平板多光束干涉; •法布里一珀罗干涉仪; •多光束干涉的应用(<mark>光学薄膜</mark>).







平行平板多光束干涉 (multiple-beam interference)

- 由于界面的多次反射,要准确分析干涉现 象,就必须考虑多光束因素。
- 薄膜、波导、集成光学、光子晶体是多光 束干涉的重要应用方向。
- 为什么前面没有考虑多光束干涉? 设单位强度光正入射($\theta_0=0$)

▶界面R=0.04



▶ 界面R=0.9





干涉场强度公式

- 相邻两束光的光程差(只考虑平板厚度因素) $\Delta=2nhcos\theta$,相应的位相差 $\delta=2\pi\Delta/\lambda=4\pi nhcos\theta/\lambda$
- 设nh为光学厚度,λ为真空中波长,r、t为光 束从周围介质到平板内的反、透射系数,r'、 t'为光束从平板内到周围介质的反、透射系 数,入射光束的复振幅为A⁽ⁱ⁾

各反射光束的<mark>振幅和光场</mark>为:

$$\begin{split} \widetilde{E}_{1}^{(r)} = rA^{(i)} & E_{1}^{(r)} = \widetilde{E}_{1}^{(r)} \exp\left[i\left(\delta_{0} - \omega t\right)\right] \\ \widetilde{E}_{2}^{(r)} = tt^{r} t^{r} A^{(i)} & E_{2}^{(r)} = \widetilde{E}_{2}^{(r)} \exp\left[i\left(\delta_{0} + \delta - \omega t\right)\right] \\ \widetilde{E}_{3}^{(r)} = tt^{r} t^{r^{3}} A^{(i)} & E_{3}^{(r)} = \widetilde{E}_{3}^{(r)} \exp\left[i\left(\delta_{0} + 2\delta - \omega t\right)\right] \\ \widetilde{E}_{4}^{(r)} = tt^{r^{5}} A^{(i)} & E_{4}^{(r)} = \widetilde{E}_{4}^{(r)} \exp\left[i\left(\delta_{0} + 3\delta - \omega t\right)\right] \end{split}$$



























一、仪器结构

IRIDIA

工作表面: G1,G2的两内表面M1,M2, M1//M2, 其间空气膜为工作层。

扩展源*S*, M_1 . M_2 镀膜*R*→1, Π上多光束干涉等倾圆环条纹。

G₁,G₂外表面与其内表面有一个小的倾角,这是为了使两外表面(非工作表面)的反射 光与两内表面(工作表面)的反射光产生空间分离,便于排除干扰。

工作原理同前,设 M_1, M_2 镀膜层产生附加相移 ϕ ,则

 $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos i + 2\phi$ (不考虑镀膜时,各透射光线无附加程差, $\phi=0$)

因2 Φ为常数,对讨论无实质性影响,以下不考虑。



视频展示: Plane mirror cavity — diverging beams







F-P干涉仪的应用:精细光谱分析

测量非常接近的两条光谱线的<mark>波长差</mark>Δλ

推导:

利用等倾干涉条纹公式 $2nh \cos \theta_2 = m \lambda$ 两边对θ₂、m求导(含义:不同级次间条纹角间 距),得, $d\theta_2 = \frac{\lambda}{2h\sin\theta_2 n}$ 两边对 θ_2 、 λ 求导(含义:同级次不同波长间条 纹角间距),得, $(d\theta_2)' = \frac{m \cdot d\lambda}{2h \sin \theta_2 n}$ 因为, $\frac{\Delta e}{e} = \frac{(d\theta_2)'}{d\theta_2} = \frac{2 nh \Delta \lambda}{\lambda^2}$ 自由光谱范围 $(\Delta\lambda)_{S,R}$ (能分辨的最大波长差): *即: e=Δe*时, $\Delta\lambda = (\Delta\lambda)_{S,R} = \lambda^2/(2h)$ $\Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\Delta e \lambda^2}{2}$ 2 nhe IRIDIAN







δ

 $δ_1$ =2mπ+ε

 $\delta_2 = 2m\pi$

N:标准具的有效光束数

分辨本领(resolving power / resolution) IM 推导: 根据瑞利判据, $I_m = 0.81I_M$ 得: $\frac{2 I^{(i)}}{1 + Fsin^2 \left(\frac{\varepsilon}{4}\right)} = 0.81 \left| I^{(i)} + \frac{I^{(i)}}{1 + Fsin^2 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} \right|$ 0.81I_м 解方程得: $\varepsilon = 4.15 / \sqrt{F} = 2.07 \pi / S$ 利用了式 4.22 其中 S条纹精细度, F精细度系数。 δ₁=2mπ ε 如何得到λ/(Δλ)_m? $\delta_2 = 2m\pi - \varepsilon$ $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} h \cos \theta \rightarrow$ 分辨本领 $\left|\varepsilon = \left|\Delta\delta\right| = \frac{4\pi}{\lambda^2} h\cos\theta \cdot \Delta\lambda = 2m\pi\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ $\rightarrow \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = 2m\pi \frac{S}{2.07\pi} = 0.97mS = mN$ Spectra Technolog

- 40 - 10 m

IRIDIAN



分辨本领(resolving power / resolution)

$$\rightarrow \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = 2m\pi \frac{S}{2.07\pi} = 0.97mS = mN$$
$$N: 标准具的有效光束数$$







光学薄膜 (optical thin film)

- 薄膜:在玻璃或金属等基片的光滑表面上,用物理、化学方法 生成的透明介质膜。
- 薄膜的用途:增强原基片的光学性能,如增强透射率、增强反射率、调整光束的光谱分布等









 $r = \frac{r_1 + r_2 \exp(i\delta)}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)}, \quad t = \frac{t_1 t_2}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)}$

讨论(正入射):

正入射时, $\theta_0=0$, 因此, $r_1=(n_0-n)/(n_0+n)$, $r_2=(n-n_G)/(n+n_G)$ 得: $R = \frac{n^2(n_0-n_G)^2\cos^2(\delta/2) + (n_0n_G-n^2)^2\sin^2(\delta/2)}{n^2(n_0+n_G)^2\cos^2(\delta/2) + (n_0n_G+n^2)^2\sin^2(\delta/2)}$

R将随δ、亦随薄膜的光学厚度nh变化。 换言之,改变光学厚度,就能控制单层膜的反射率R。







单层增透膜 增透膜: antireflection coatings

- ◆ 由图知,只要n<n_G,镀膜后的R总是小于 镀膜前的R(即增透),且在nh= λ₀/4的奇 数倍时,增透效果最好,此时δ=π, R=(n₀n_G-n²)²/(n₀n_G+n²)²
- ◆ n=(n₀n_G)^{1/2}时, R=0, 因此理想增透膜 n=1.22
- ◆ 最佳增透仅对波长λ₀而言。普通相机和望 远镜对λ₀=555nm增透,所以镜面反射紫光.









08:21



单层增反膜 增反膜: reflection increasing film

- ◆ 只要n>n_G,镀膜后的R总是大于镀膜前的R (即增反),且在nh=λ₀/4的奇数倍时,增 反效果最好,此时δ和R与增透时的形式一 样。
- ▶ $nh = \lambda_0/2$ 整数倍的单层膜,R与不镀膜相同



双层和多层膜*分析方法:





 $\mathbf{R}=\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}^*=|\mathbf{r}|^2$

◆大于两层的膜系

其计算过程与双层膜相似。设有K层膜,从<mark>最</mark> 下一层开始,计算第k层膜时,把其下方的膜系看 成等效界面,第k层膜与等效界面构成单层膜,运 用平板多光束干涉结论计算该单层膜反射系数 k层及其以下的膜系看成新的等效界面,用同 样方法计算k-1层与新等效界面构成的单层膜 反射系数 如此重复,直到最上面一层膜,其反射系数 計旦敕入腊玄的反射玄数







多层高反膜

膜厚均为λ₀/4,折射率高低交替,接近基片和空气的膜层 为高折射率,结构:G(HL)_pHA

十几层的高反膜可使λ₀的反射率达到99.6%









冷光膜

结构: $G(HL)_1^4H_1L_2(HL)_3^4H_3A$,下标表示控制波长,上标表示层数。若 λ_1 =650nm, λ_2 =565nm, λ_3 =480nm,则该结构高效反射可见光、高效透射红外光

用途: 用反射光给电影放映机提供冷光源



